引用格式: WANG Zhizhuo, LU Rongshen. Highly Reflective Surface Shape Measurement Technology Based on Multiple Viewpoints and Fringes[J]. Acta Photonica Sinica, 2023, 52(9):0912001 王志卓,卢荣胜,基于多视点和条纹的高反射表面面形测量技术[J].光子学报,2023,52(9):0912001

基于多视点和条纹的高反射表面面形测量技术

王志卓,卢荣胜

(合肥工业大学光电工程学院,合肥 230009)

摘 要:使用液晶显示器屏幕作为参考平面,并利用相机阵列实现了基于多视点的高反射表面面形精 确重建。首先利用各相机获取参考平面靶标在标准平面镜中的镜像,通过镜面标定获得参考平面与各 相机的外参,再利用参考平面的唯一性对相机阵列进行全局标定。然后用显示屏向被测面投射相移条 纹,并通过各相机采集反射后的受调制图像,获得参考平面上的点与各视点归一化成像平面上图像点 之间的密集反射对应关系,据此求得待测面相对于各视点的绝对点云坐标,最后依据全局参数进行拼 接,从而实现对更大尺寸、更大曲率高反射表面的面形测量。同时基于参考平面和标准平面镜的平面 性,提出一种共平面约束来优化视点几何参数和全局参数,减小系统误差。通过对不同形状的标准镜 面进行测量,验证了所提方法的有效性和准确性。

关键词:多视点;相移偏折法;高反射表面测量;三维重建;相机标定

中图分类号:TH741 **文献标识码**:A **doi**:10.3788/gzxb20235209.0912001

0 引言

高反射表面三维测量是工业测量的重要组成部分,且随着汽车组装、精密抛光、自由曲面加工等行业的不断发展,对于飞机尾翼、液晶显示器面板、汽车车身外壳以及挡风玻璃等大尺寸、大曲率工业零件的测量需求愈发强烈^[1-4]。但由于其与漫反射物体表面光学特性存在较大差异,传统的三维测量手段^[5-6]难以达到 理想的效果。

现阶段,高反射表面三维形貌测量手段按照其数据获取方式不同可分为接触式测量^[5-6]和非接触式测 量^[7-6]两大类。其中接触式测量方法虽然不受被测物表面光学性质的影响,但往往只能实现单点测量,尤其 是对大尺寸三维形貌的测量,测量速度慢、耗时时间长。因此从20世纪50年代开始,研究人员开发出一系 列非接触式表面形貌测量方法,其中光学三维测量方法由于其精度高、速度快、无接触的特点受到众多科研 工作者的推崇。其中,相干法^[9-10]利用被测物体表面的形貌变化调制测量光与参考光,令两者之间产生相位 差,形成干涉条纹,解算干涉条纹的相位信息,进而获取物体表面三维形貌。该方法虽然测量精度高,但是 量程小,仅适用于微小尺寸的测量,且测量自由曲面和结构化曲面困难。相位轮廓法^[11-12]测量技术成熟,应 用范围广泛。其主要由投影装置、被测物体以及CCD相机组成,采用在被测高反面喷涂显影剂的方式,将高 反射表面转化为漫反射表面。然而,喷涂的显影剂使零件表面粗糙度发生了变化并且掩盖了微小形貌,这 无疑降低了精度。而相位偏折法^[13-16]作为一种近年来发展起来的高反表面光学测量手段,由于其精度高、敏 感性强的优点受到众多研究人员的青睐。该方法通常使用显示屏显示正弦光栅条纹,用相机采集受高反表 面反射调制的变形条纹图像,通过解码获得包含被测面形貌信息的像素匹配关系,进而建立测面特征点坐 标的数学关系,从而重建轮廓。XIAOYL^[13]利用相移偏折法建立像素匹配与被测面特征点法向量的数学 关系,进行了基于单视点的光学反射镜表面的缺陷检测。YUAN T^[14]、ZHOU T 等^[15]采用相关迭代补偿算

http://www.photon.ac.cn

基金项目:国家自然科学基金(No. 51875164)

第一作者:王志卓,630211866@qq.com

通讯作者:卢荣胜, rslu@hfut.edu.cn

收稿日期:2023-03-09;录用日期:2023-06-13

法对高反射表面面形进行了恢复。NGUYEN M^[16]通过改进标定算法进一步提高了测量速度。然而,传统 对相位偏折法的研究大多局限在小尺寸、小曲率测量的实验室场景下,在面对大尺寸、大曲率的工业高反表 面测量场景时显得捉襟见肘。

其主要问题在于:一方面,相位偏折测量系统对结构参数的标定精度有着很高的要求,随着待测表面尺 寸的增加,相机的视场与参考屏幕的尺寸也不可避免地增大,各类误差对最终标定精度的影响也会随之增 加。对于单视点系统而言,由于镜面测量是一种离轴配置系统,对几何校准误差非常敏感。因此对于高精度 测量需要一种高精度且鲁棒性好的标定过程,包括相机内参标定和几何标定,以精确确定屏幕、摄像机和被 测表面的相对位置。虽然常规相机标定技术已经较为成熟,但用于识别屏幕和相机之间相对位置的几何校 准仍在研究中。其中KUMAR R K^[17]提出利用旋转矩阵的列向量与物体和镜像对应点连线所在方向向量的 正交性约束,列出线性方程进行求解,每组方程需至少5幅标定图像。但是计算的位置参数与真实值有较大 误差,不利于后续的参数优化。TAKAHASHIK¹⁸⁸基于正交约束从三个镜像图像中返回三个三点透视问题 (Perspective-three-point Problem, P3P)的唯一解。但是若观察到参考物体小于某一尺寸,则会得到错误解。 HESCHJA^[19]提出的方法也是从三个镜像图像中返回三个P3P问题的解,但只能通过重新投影误差评估后, 从64个候选解中选择一个最优解。XIN L I^[20]通过镜像相机旋转矩阵之和的SVD分解来直接估计相机旋转 矩阵,并通过求解一个超定的线性方程组来计算相机平移向量,以最小化物体空间共线性误差,但是对噪声 较为敏感,算法稳定性差。对此,本文使用一种改进的标定方法:首先通过多次平移液晶显示器(Liquid Crystal Display, LCD) 屏幕上棋盘格图像以及改变光学平台上平面镜倾斜角获得多组棋盘格图像, 利用张正 友标定法[21]获得镜像相机内参与外参;其次利用文献[17]中提出的基于棋盘格图像间的正交性约束,来确定 LCD屏幕到真实相机的外部参数;最后,针对LCD屏幕上棋盘格靶点的共平面性添加约束,利用列文伯格-马尔夸特(Levenberg-marquardt,LM)优化方法获得真实相机与LCD屏幕之间外部参数的最优解。

另一方面,由于被测高反表面每一点的法线方向不同,反射方向也不相同,传统的偏折法测量系统^[13-16] 很难在一个位置捕捉到受待测物体调制的整体反射光线,尤其对大尺寸、大曲率高反表面进行测量时由于 存在投影编码盲点或视觉盲区,导致测量系统无法一次获得大范围的测量结果,从而降低了测量效率。一 些研究利用相机间较大的重叠视场,并通过点云配准,也可以基于以上方法达到多视点的效果,但是通过重 叠视场扩大的重建范围有限,且拼接过程耗费时间^[22]。TARINI M^[23]通过迭代估计某一点的法线和该法线 附近点的深度来恢复曲面特征点的绝对坐标,但是需要给定初始深度和法向量。LIU M^[24]则提出一种通过 投影单幅棋盘格图像进行镜面重建的方法,建立参考平面棋盘格靶点三维坐标与棋盘格靶点二维像素坐标 的反射对应,参数化镜面深度,利用多项式拟合镜面,迭代估计镜面深度。但是受棋盘格靶点疏密程度限 制,无法得到完整连续的点云。本文方法与文献^[23-24]相关,利用相移条纹,在参考平面位姿已知的情况下,通 过相位解包裹建立归一化像平面二维特征点、参考平面三维特征点以及光亮表面反射点之间的密集反射对 应,再通过将密集折反射对应关系建模为关于被测面深度的二次多项式,将深度信息作为方程组的解求出, 获得被测面相对于相机的绝对位置坐标初值,最后利用反投影模型建立代价函数并使用LM算法对其进行 约束,获得精确结果。并通过设置相机阵列,同时从多角度对被侧面进行基于绝对坐标的重建,可以有效地 在保证局部测量准确度的同时,通过坐标系统一,更快地实现对大尺寸、大曲率高反射面的精确测量。

要组成多视点系统,并统一所有视点的坐标系,还需完成全局标定。通常工业上大部分相机全局标定依赖于相机之间具有较大的公共视场,并通过在重叠视场放置靶标对多相机之间的外参系数进行计算^[25]。然而这就制约了系统的整体测量范围,并限制了多视点系统的灵活性。并且相机的焦点由于镜面性质在被测面所成的虚像上而不在被测面上,这也为放置靶标带来了不便。也有学者^[26]借助经纬仪等高精度设备构建 全局坐标系,确定相机与高精密设备之间的位置关系实现全局标定。这种方法测量精度高,但是高精度设备 价格昂贵且操作复杂。文中,由于在各视点进行几何标定时,各相机均分别通过镜子间接观察到唯一的参考 平面,并采集图像,因而通过调整镜子角度,并保持参考平面静止,即可利用参考平面的唯一性,在完成各视 点几何标定之后,获得多视点系统的全局参数初值。同时提出一种优化方法,在完成初步全局标定之后,利 用多视点系统拍摄用于标定的标准平面镜进行重建并拼接,然后利用平面镜的平面性优化全局参数。

本文利用多视点系统扩大对高反射表面的测量范围并解决大曲率零件测量的死角问题。提出了一种

多视点组合测量的方法,基于绝对点云坐标,将各视点的偏折测量结果拼接起来。同时为了约束系统误差, 提出了改进的单视点系统标定与系统全局标定方法,通过利用一块标准平面镜即可完成全部标定,使多视 点系统得到精确的测量结果。

1 系统测量原理

将多视点系统中的每一个视点看作一个独立的测量系统,其原理如图1(a)。使用LCD显示屏作为参 考平面,并向被测面投射相移条纹,然后采集反射后的调制图案,使用倍频多步相移法求取绝对相位,建立 参考平面(屏幕)特征点空间坐标与归一化成像平面上图像点之间的密集折返对应关系。根据LIUM的研 究^[24],可以将镜面上的特征点深度s参数化,通过多项式求解获得初值。然后把镜面面型测量转化为一个优 化问题:通过使参考平面上三维特征点与通过镜面反投影的对应点之间的三维误差最小,迭代地求解特征 点精确深度。





(a) Schematic diagram of mirror measurement

(b) Schematic diagram of back projection

图 1 镜面点深度测量原理 Fig.1 Mirror point depth measurement

图 1(a)中,o为相机坐标系原点,m为LCD屏幕上棋盘格靶点坐标,p为镜面反射点坐标,v=(x,y,1)为 归一化像平面坐标,m和v称为反射对应。l为p处的反射光线,i为入射光线,n为p点处的法向量。设屏幕 坐标系到相机坐标系的旋转矩阵和平移向量分别为R和T。

根据文献^[24],可以将被测面特征点*p*相对于相机坐标系原点*o*的深度*s*建模为一个偏微分方程组,并通 过在已知的图像平面每一点(*x*, *v*)求解该方程组,获得关于深度*s*的多项式。

$$Ds^2 + Es + F = 0 \tag{1}$$

式中,系数D、E和F取决于标定获得的反射对应关系。一般该方程的两个解中只存在一个真值,可以将其 作为初值。由此即可得到镜面反射点p与归一化像平面上点v的关系为

$$p = s \cdot v \tag{2}$$

相应地,p点所在的法向量n可表示为

$$\boldsymbol{n} = \left(\frac{\partial p}{\partial x}, \frac{\partial p}{\partial y}, \frac{\partial p}{\partial z}\right)^{\mathrm{T}}$$
(3)

设归一化图像点坐标 { v_1 , v_1 , ..., v_m }和参考平面上的点坐标 { m_1 , m_2 , ..., m_m }已知,反投影原理如图 1(b)。设镜面上 3D反射点对应于归一化像平面坐标(x_i , y_i)^T可表述为 $p_i = s_i(x_i, y_i, 1)^{T}$ 。入射光线方向单位向量为 $i_i = (x_i, y_i, 1)^{T}/||(x_i, y_i, 1)^{T}||$ 。反射光线方向单位向量为 $l_i = i_i - 2 \cdot \langle \tilde{n}_i, i_i \rangle \cdot \tilde{n}_i$,其中 $\tilde{n}_i = n_i / ||n_i||$ 。令 $R = (r_1 r_2 r_3)$,易知 r_3 表示屏幕坐标系Z轴方向的单位向量(屏幕所在平面的法向量)在相机坐标系中的坐标。T表示相机坐标系相对于屏幕坐标系的平移向量。设反射光线 l_i 与LCD屏幕平面交于点 \hat{m}_i ,则 \hat{m}_i 可表示为

$$\hat{n}_{i} = p_{i} - (\langle \boldsymbol{r}_{3}, \boldsymbol{p}_{i} \rangle - \boldsymbol{r}_{3}^{\mathsf{T}} \boldsymbol{\cdot} T) / \langle \boldsymbol{r}_{3}, \boldsymbol{l}_{i} \rangle \boldsymbol{\cdot} \boldsymbol{l}_{i}$$

$$\tag{4}$$

式中,*m_i*为关于深度s的表达式,通过计算得到反射光线与参考平面的交点*m_i*来实现反投影。构建最优化问题使像平面的反投影点和参考平面上的真实点之间的误差最小化。即通过求解一个非线性最小二乘问题

来估计镜面的深度s,该问题可以写为

$$\min_{s} \sum_{i=1}^{m} \left\| \hat{m}_{i}(s) - m_{i} \right\|^{2}$$
(5)

对于最小化问题式(5),使用LM优化算法进行迭代计算,获得精确的镜面的深度s。将结果带入式(1),即可获得被测面在相机坐标系下的局部绝对点云坐标。

r

为了足够密集的获取屏幕像素点与成像平面图像点之间的对应关系。如图2所示,采用具有四步相移 的正弦条纹,并通过在屏幕上分别显示水平和竖直两个方向相互正交的条纹,实现对屏幕上每个像素点编码。其同方向上相邻两幅条纹图相位相差为π/2,其数学表达式为

$$I_n(x,y) = a(x,y) + b(x,y) \cos\left[\varphi_0(x,y) + \frac{2\pi(n-1)}{4}\right]$$
(6)

式中,n为条纹幅数,分别取1、2、…、4,由式(6)可联立方程组求解得到

$$\varphi_0(x,y) = \arctan \frac{I_4 - I_2}{I_1 - I_3} \tag{7}$$

式(7)求解出的相位值被包裹在[-π,π)之间,称为相位主值,通过主值相位恢复其绝对相位称为相位 解包裹过程。由于多频时间相位展开可提高绝对相位解包裹的精度且易于实现^[27-28],因此采用该方法以实 现对显示器像素的编码。



图 2 相位偏折法原理 Fig.2 Principle of phase deflection method

2 测量系统标定

2.1 单视点标定原理

要达到测量目的,还需先对各单视点相机的内外参进行标定,目前相机内参标定已有较成熟的工业现 场标定手段,如张正友标定法^[21],因此本文默认内参已知。外参标定则需要考虑到镜面测量时,相机往往不 能直接观察到参考平面的问题,作者在之前的工作中^[29],通过使用平面镜作为辅助器材,使相机间接观察屏 幕上靶点从而完成了相机和LCD屏的位姿标定。

如图 3,在相机坐标系中,设光学平台平面为Π,平面镜表面单位法向量为n,相机坐标系原点C到平面 镜的距离为d,镜像特征点到平面镜的距离为t。则基于镜面反射,实际物点P和虚拟像点P'之间的关系可 表示为

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} P \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{R}' & T' \\ \mathbf{O} & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} P \\ 1 \end{bmatrix} \\ \mathbf{R}' = (\mathbf{I}_3 - 2\mathbf{n} \cdot \mathbf{n}^{\mathrm{T}}) \mathbf{R} \\ T' = (\mathbf{I}_3 - 2\mathbf{n} \cdot \mathbf{n}^{\mathrm{T}}) T + 2d\mathbf{n} \end{cases}$$
(8)

式中,R'、T'为镜像靶点到相机坐标系的旋转矩阵和平移向量,可通过张正友标定法获得,R和T分别为屏幕 坐标系到相机坐标系的旋转矩阵和平移向量。一般针孔相机模型为

$$v \sim \begin{bmatrix} I & O \end{bmatrix} \cdot (R' | T') \cdot \begin{bmatrix} P_s \\ 1 \end{bmatrix}$$
(9)

式中, $v = \begin{bmatrix} x & y & 1 \end{bmatrix}^{T}$ 为归一化像平面坐标,I为三阶单位矩阵, P_s 为屏幕靶点坐标。将式(8)、(9)结合可以 得到LCD屏幕到相机的姿态转换关系。

$$v \sim \begin{bmatrix} I & O \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} I - 2n \cdot n^{\mathrm{T}} & 2dn \\ O & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} R & T \\ O & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} P_{\mathrm{s}} \\ 1 \end{bmatrix}$$
(10)



图 3 LCD 屏幕标定原理 Fig.3 LCD screen calibration principle diagram

根据式(10),至少需采集3个镜面反射图像计算屏幕坐标系到相机坐标系的旋转矩阵*R*和平移向量*T* 以及平面镜参数 n_xd_o .通过改变平面镜倾斜角度,便可以获得不同位置的镜面反射图像。每一组镜面反射 图像(至少三幅),令 $j,j' \in \{1,2,3\}, R'_j$ 表示第j个平面镜位置反射图像的旋转矩阵,定义单位矢量 $m_{jj'}$ 与单位 法向量 $n_i n_{n'}$ 垂直,即可得

$$\boldsymbol{n}_{j}^{\mathrm{T}} \boldsymbol{\cdot} \boldsymbol{m}_{jj'} = \boldsymbol{n}_{j'}^{\mathrm{T}} \boldsymbol{\cdot} \boldsymbol{m}_{jj'} = 0 \tag{11}$$

$$\boldsymbol{m}_{jj'} = \alpha \boldsymbol{n}_j \times \boldsymbol{n}_{j'} \tag{12}$$

式中,α为比例系数。进一步可列出

$$\boldsymbol{R}'_{j} \cdot \boldsymbol{R}'_{j'} \cdot \boldsymbol{m}_{jj'} = (\boldsymbol{I} - 2\boldsymbol{n}_{j} \cdot \boldsymbol{n}_{j}^{\mathrm{T}}) \times (\boldsymbol{I} - 2\boldsymbol{n}_{j'} \cdot \boldsymbol{n}_{j'}^{\mathrm{T}}) \cdot \boldsymbol{m}_{jj'} = \boldsymbol{m}_{jj'}$$
(13)

式中, $\mathbf{R}'_{j} \cdot \mathbf{R}'_{j'}$ ^T是一个特殊的正交矩阵,它有2个复共轭特征值,且其中1个特征值等于1。所以 $\mathbf{R}'_{j} \cdot \mathbf{R}'_{j'}$ "的特征值为1对应的特征向量,即 $\mathbf{m}_{jj'}$ 。根据特征向量的叉积性质,可以计算三个平面镜位置分别对应的单位法向量。

$$\begin{cases} n_{1} = \frac{m_{13} \times m_{12}}{\|m_{13} \times m_{12}\|} \\ n_{2} = \frac{m_{21} \times m_{23}}{\|m_{21} \times m_{23}\|} \\ n_{3} = \frac{m_{13} \times m_{23}}{\|m_{13} \times m_{23}\|} \end{cases}$$
(14)

求出对应3个平面镜位置的单位法向量后,根据式(8)求解屏幕坐标系到相机坐标系的旋转矩阵*R_j*。在 无噪声的理想情况下,分别计算得到的三个旋转矩阵*R_j*应该是相等的。但是实际上由于噪声的影响,三者 并不相等。所以需要对旋转矩阵求平均。

$$\hat{R} = \frac{1}{3} \sum_{j=1}^{3} R_j \tag{15}$$

旋转矩阵平均为

$$\bar{R} = \left[\left(\hat{R}^{\mathrm{T}} \cdot \hat{R} \right)^{1/2} \right]^{-1} \cdot \hat{R}$$
(16)

剩余参数[T, d1, d2, d3]"可以根据式(10)构建线性方程组求解,即

$$\begin{bmatrix} (I - 2\boldsymbol{n}_{1} \cdot \boldsymbol{n}_{1}^{\mathrm{T}}) & 2\boldsymbol{n}_{1} & \boldsymbol{o} & \boldsymbol{o} \\ (I - 2\boldsymbol{n}_{2} \cdot \boldsymbol{n}_{2}^{\mathrm{T}}) & \boldsymbol{o} & 2\boldsymbol{n}_{2} & \boldsymbol{o} \\ (I - 2\boldsymbol{n}_{3} \cdot \boldsymbol{n}_{3}^{\mathrm{T}}) & \boldsymbol{o} & \boldsymbol{o} & 2\boldsymbol{n}_{3} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} T \\ d_{1} \\ d_{2} \\ d_{3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} T_{1} \\ T_{2} \\ T_{3} \end{bmatrix}$$
(17)

式(17)等价于

$$D \cdot x = c \tag{18}$$

式中,D为大小9×6的已知矩阵,c是一个大小9×1的已知向量。这个线性系统中x的最小二乘解为 $x = D^{-1} \cdot c$ 。其中 D^{-1} 为D的广义逆矩阵。至此,屏幕坐标系到相机坐标系的旋转矩阵R和平移向量T以及平面镜参数 n_x d全部求出。

观察式(18)易知,线性解通常对噪声敏感。根据课题组之前的工作^[30],通过同时调整旋转矩阵 R、平移向量 T、平面镜法向量 n 和相机坐标系原点到平面镜的距离 d,并添加共平面约束,使反投影的重投影误差最小。如图 4,将 LCD 屏幕上棋盘格图像移动 W次,每个棋盘格位置所对应的平面镜转动 M次(至少 3次)。每个棋盘格共N个特征角点。令 R_{ji}表示第 j 个位置的棋盘格在第 i 个平面镜位置中所成镜像到相机坐标系的旋转矩阵。同理, T_j;为平移向量, n_{ji}表示镜面法向量, R_j表示第 j 个棋盘格坐标系到相机坐标系的旋转矩阵, T_j表示平移向量。d_{ji}表示相机坐标系原点到平面镜的距离。P_{sk}表示棋盘格中第 k 个特征角点在屏幕坐标系中的坐标, Z轴方向坐标为0。q_{jik}表示相机拍摄第 j 个位置棋盘格在第 i 个平面镜位置中所成镜像的第 k 个角点像素坐标, q_{jik}为反投影点坐标。反投影过程可表示为

$$\begin{cases} \mathbf{R}_{ji}^{\prime} = (\mathbf{I} - 2\mathbf{n}_{ji} \cdot \mathbf{n}_{ji}^{\mathrm{T}}) \cdot \mathbf{R}_{j} \\ \mathbf{T}_{ji}^{\prime} = (\mathbf{I} - 2\mathbf{n}_{ji} \cdot \mathbf{n}_{ji}^{\mathrm{T}}) \cdot \mathbf{T}_{j} + 2d_{ji} \cdot \mathbf{n}_{ji} \\ \tilde{q}_{jik} = \lambda_{ji} \mathbf{A} \cdot (\mathbf{R}_{ji} \cdot \mathbf{P}_{Sk} + \mathbf{T}_{ji}) \end{cases}$$
(19)

式中, *λ_i*表示第*j*个位置棋盘格在第*i*个平面镜位置处的棋盘格镜像特征点从相机坐标系归一化到像平面坐标系的非零缩放因子。

$$\lambda_{ji} = \frac{1}{z} \tag{20}$$

式中,z为棋盘格镜像特征点在相机坐标系下的Z方向坐标,A表示相机内参数矩阵。所以反投影的重投影 误差函数可表示为

$$E_{\text{repro}} = \sum_{j=1}^{W} \sum_{k=1}^{M} \left\| q_{jik} - \tilde{q}_{jik} (\boldsymbol{R}_{j}, T_{j}, \boldsymbol{n}_{ji}, d_{ji}, P_{\text{S}k}) \right\|^{2}$$
(21)



图4 标定流程 Fig.4 Calibration process

由于棋盘格在LCD屏幕上移动W次,该屏幕可视为标准平面。因此还需添加W个棋盘格图像之间的 共平面约束。P_i,表示第*j*个位置棋盘格中第*k*个特征角点在相机坐标系中坐标。

$$P_{jk} = (R_j \cdot P_k + T_j) \tag{22}$$

设 P_{err} 为MATLAB平面拟合函数:[fitresult, P_{err}] = createFit(dx, dy, dz)的拟合效果评价值,即为平均 最小距离误差。 P_{err} 值越小,共平面效果越好。该函数输入为 P_{jk} 。此外,由于棋盘格坐标系与LCD屏幕坐 标系的共平面特性, R_{j} , $j \in \{1, ..., W\}$ 理论上是相等的。所以由式(15)和(16)可计算出平均旋转矩阵 R_{avo} 计算 R_{j} 与 R_{av} 的误差 R_{err} 为

$$\boldsymbol{R}_{\text{err}} = \sum_{j=1}^{W} \left\| \boldsymbol{R}_{j} - \boldsymbol{R}_{\text{av}} \right\|^{2}$$
(23)

 R_{err} 越小,共平面效果越好。同理,在光学平台上W个倾斜角为零的平面镜位置之间也具有共平面特性,所以对应的法向量 n_{11} 理论上也是相等的。同样可以计算出平均法向量 n_{av} ,有

$$N_{\rm err} = \sum_{j=1}^{W} \| \boldsymbol{n}_{j1} - \boldsymbol{n}_{\rm av} \|^2$$
(24)

理想情况下 $P_{\text{err}}=0, R_{\text{err}}=0, N_{\text{err}}=0$ 。所以代价函数可视为两部分组成:重投影误差项 E_{rpro} 和共平面约束项($P_{\text{err}}, R_{\text{err}}, N_{\text{err}}$)。因此,根据拉格朗日乘子法,最后建立等式约束情况下的单视点外参优化目标函数

$$F_{\rm s} = \min \lambda_{\rm re} E_{\rm repro} + \lambda_{\rm p} P_{\rm err} + \lambda_{\rm r} R_{\rm err} + \lambda_{\rm n} N_{\rm err}$$
⁽²⁵⁾

式中, q_{jik} 表示相机拍摄第j个位置棋盘格在第i个平面镜位置中所成镜像的第k个角点像素坐标。 P_{sk} 表示棋 盘格中第k个特征角点在屏幕坐标系中的坐标。 R_{j} 、 T_{j} 、 n_{ji} 、 d_{ji} 为待优化参数。 λ_{re} 、 λ_{p} 、 λ_{r} 、 λ_{n} 分别为 E_{repro} 项、 P_{err} 项、 R_{err} 项和 N_{err} 项的拉格朗日乘子,也叫罚函数因子。LM迭代优化求解该最小化问题,获取最佳外参,确定 参考平面与相机间位姿关系。

2.2 全局标定原理

为了使测量范围更广,从而引入一个以上的视点时,需进行全局标定,将多个视点统一到一个坐标系下。如图 5(a),使参考平面(LCD屏幕)靶标保持静止,在光学平台上放置一块镜子并调整角度,使各无视场 重叠相机通过镜子间接观察到唯一的参考平面,则可达到与在重叠视场放置靶标同样的效果。

$$\begin{cases}
P_i = R_i \cdot P_s + T_i \\
P_j = R_j \cdot P_s + T_j \\
P_i = R_{ji} \cdot P_j + T_{ji} \\
R_{ji} = R_i \cdot R_j^{-1}, T_{ji} = T_i - R_i \cdot R_j^{-1} \cdot T_j
\end{cases}$$
(26)

式中, P_i、P_j分别为屏幕上靶点 P_s在相机 i、j坐标系下坐标, 利用 2.1 节标定 LCD 屏幕的方法, 可通过采集不同角度镜子反射的屏幕靶点图像获得。由于参考平面靶标的唯一性, 可以利用式(26) 求得两个无视场重叠相机之间的姿态转换关系 R_i和 T_i。

以此类推,如图 5(b),多视点系统可分解为若干组双镜头系统,只要保证各视点标定时的屏幕靶标一 致,即可逐步完成全局标定。



(a) Global calibration scene

(b) Principle of coordinate transformation

图5 全局标定原理 Fig.5 Global calibration principle

由于受到噪声影响,全局标定得到的参数并不能直接使用。以双相机系统为例,假设*Pⁱ*、*Pⁱ*分别表示 棋盘格第个*k*靶点在*i*、*j*号相机坐标系下的坐标,*Rⁱ_{ij}*、*Tⁱ_{ij}*分别表示相机*i*坐标系向相机*j*坐标系转换的旋转平 移矩阵,则基于式(26),*Pⁱ*通过相机可以构造误差函数

$$E_{ij} = \sum_{k=1}^{N} \left\| P_{j}^{k} - \left(\mathbf{R}_{ij}^{\prime} \cdot \mathbf{P}_{i}^{k} + T_{ij}^{\prime} \right) \right\|^{2}$$
(27)

利用标准平面镜的平面性质,使用多视点系统对放置在光学平台上的标准平面镜进行测量,理论上任意双相机系统统一坐标系之后,对拼接后的重建结果使用平面拟合函数,拟合误差应该为0。据此可以利用该先验性质建立约束进一步优化全局标定参数,使用MATLAB平面拟合函数拟合效果评价值作为约束,即 「fitresult, C_{err}] = createFit(dx, dy, dz) (28) 式中,输入为点云坐标。最后根据拉格朗日乘子法,建立等式约束情况下的全局参数优化目标函数

$$F_m = \min \lambda_{\rm t} E_{\rm tf} + \lambda_{\rm c} C_{\rm err} \tag{29}$$

同理,λ_t、λ_c为罚函数因子,LM法迭代优化求解该最小化问题,获取最佳全局外参,确定相机间位姿 关系。

整个标定过程如图 6。通过利用镜像靶点进行标定,获得各视点在镜像下的外参 R', T';利用式(13)计 算特殊正交矩阵 R'_j•R'_j^{,T}(*j*=1,...,3)特征值1对应的特征向量 *m*_{jj},然后利用式(14)计算每个棋盘格位置对 应的三个平面镜位置的法向量 *n*_j,再通过求解式(8)、(17)得到各视点的真实外参 R, T与镜面参数 T, *d*_j;将 得到的外参与镜面参数作为式(15)优化函数的初值,并添加共平面约束进行迭代之后,便能得到精确的外 参,从而完成真实相机标定;最后,利用式(26)得到全局外参初值,将各视点统一在唯一坐标系下,并对标准 平面镜进行测量,利用优化函数(29)得到精确的全局参数;在每个视点,重复上述过程,利用式(26)将各视 点重建结果统一在某一个主视点下,达成多视点测量的效果。



图 6 标定与测量流程 Fig.6 Flowchart of the calibration and measurement

3 实验结果与分析

为了验证所提出的标定及测量方法的准确性,设计了多视点视觉系统测量实验。图7展示了整个测量 系统的基本结构:光学平台、标准平面镜、LCD显示屏以及4组相机。其中LCD显示屏的型号为戴尔 P1917S,屏幕分辨率为1280 pixel×1024 pixel,像元尺寸为0.293 mm×0.293 mm,四个相机的型号为大华 A5201MG50,相机的分辨率为1920 pixel×1200 pixel,像元尺寸为4.8 μm×4.8 μm。配合 Computar 工业镜 头使用,镜头型号为M1620-MPW2。



(a) Global calibration scene

(b) Principle of coordinate transformation

图7 多视点测量系统 Fig.7 Multi-view measurement system

首先,使用任意相邻两组相机对一块球面半径为467.5 mm的球面透镜进行测量并进行拼接。图8(a) 为无约束的重建结果,可以观察到明显的缝隙,这是由于视点几何标定和全局标定过程中产生的系统误差 引起的,如图6所示,该测量系统为线性系统,前期标定过程中的误差在测量中会成倍放大。图8(b)为添加 约束的重建效果观察到缝隙消失,重建表面光滑,证明了所提出共面约束的有效性。因此后续试验均采用 添加约束的标定参数。



图 8 平面约束对重建的影响 Fig.8 The influence of plane constraint on reconstruction

如图 9,将一块 500 mm×500 mm尺寸的标准平面镜和球面半径为 467.5 mm 的球面透镜分别放在光学 平台上,利用多视点系统对其进行测量,以验证本方案在大尺寸、大曲率测量场景下的有效性。其中,平面 镜制造工艺为前镀膜浮法玻璃,面型误差小于 0.002 mm,可视为标准平面,实验中使用最多4 相机组成的阵 列进行测量。与之相比,具有更大曲率的球面透镜面型精度为四分之一波长(587.6 nm),可视为标准球面 镜,实验中使用左右相机组成的双相机阵列进行测量。相机测量视角与结果点云分别如图 9(a)、(c)和(b)、 (d)。将获得的点云数据与理想模型进行拟合,求得均方根误差(Root Mean Square Error, RMSE)作为测量 误差,其中,4视点系统平面镜测量误差为 0.086 mm,双视点系统球面镜测量误差为 0.064 mm。





同时,通过点云处理软件的表面积量算功能可获得不同数量视点测量下重建结果的点云表面积。以平 面镜多视点测量为例,其统计结果如表1。

光 子 学 报

表1 多视点系统平面镜测量结果			
	Table 1 Plane mirror measurement results of multi-view system		
	Number of viewpoints	Measuring range/ %	Measurement error (plane mirror)/mm
	1	100	0.034
	2	192.31	0.042
	3	276.92	0.073
	4	384.62	0.086

测量结果表明,在大尺寸场景,所提方法通过增加视点数量,使测量范围相比单视点测量范围大幅增 加,而误差递增平缓,在0.1 mm以内。而在大曲率场景下,整体测量难度提高,但通过视点拼接,本文方法依 然达到了较高的精度。

考虑到测量范围与误差的均衡,将视点数量固定为4,然后将一块高度为8.89 mm的标准量块放置于光 学平台和被测标准平面之间,使镜面位置较之前升高。再对升高的镜面进行测量并拟合,接着利用点到平 面距离公式计算两个拟合镜面间的平均距离,将其与标准件高度进行比较。两个镜面位置的镜面恢复点云 如图10(b)。



(a) Standard gauge block

(b) Two mirror measurement results

图10 台阶面测量结果 Fig.10 Step surface measurement results

最后,如图11,经过重复试验并取平均值,测量量块高度与实际高度误差小于0.1 mm,间接验证了本文 测量方法的准确性。



图11 台阶面测量结果统计 Fig.11 Statistics of step surface measurement results

4 结论

本文利用多个相机阵列组合实现了对高反射面面形的便捷性检测。相对于单相机测量系统,该多视点 系统可根据实际情况,灵活设计相机数量和排列方式,尤其在大尺寸、大曲率高反表面测量时,可有效规避 盲点并扩大测量范围。采用了改进的显示器屏幕标定方法和全局标定方法,利用显示屏和平面镜的平面性 抑制标定误差,仅需标定一次,且所需器材仅有一块标准平面镜。在所提出的方法中,重建结果精度主要取 决于显示器编码和系统标定精度,为此可以使用更高分辨率的显示器和相机系统或更高精度的相移解包裹 算法提高测量结果精度。对于透明光学镜面,非连续性镜面等特殊测量场景,如何使用所提方法完成高精 度的便捷性测量是进一步研究的方向。

参考文献

- [1] VON ENZBERG S, AL-HAMADI A. A multiresolution approach to model-based 3-D surface quality inspection [J]. IEEE Transactions on Industrial Informatics, 2016:1498-1507.
- [2] YEN H N, TSAI D M, FENG S K. Full-field 3-D flip-chip solder bumps measurement using DLP-based phase shifting technique[J]. IEEE Transactions on Advanced Packaging, 2008, 31(4):830-840.
- [3] SONG Hanyi. Application of automatic inspection technology in the quality Inspection of automobile coating surface [J]. Internal Combustion Engine & Parts, 2021(21): 136–137.

宋涵艺.自动检测技术在汽车涂装表面质量检测中的应用[J].内燃机与配件,2021(21):136-137.

- [4] XU J, XI N, ZHANG C, et al. Windshield shape inspection using structured light patterns from two diffuse planar light sources[C]. 2009 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems, 2009:11–15.
- [5] LIN Mei, CAI Linzhi. Discussion of CMM technology in the automotive industry[J]. Auto Time, 2020(14):27-28.
 林梅,蔡林志.三坐标测量技术在汽车行业的应用讨论[J].时代汽车,2020(14):27-28.
- [6] ARS A. Metrological evaluation of a coordinate measuring machine with 5-axis measurement technology [J]. Procedia CIRP, 2018, 75:367-372.
- [7] DA Feipeng. 3D precision measurement of raster projection[M]. Beijing: Science Press, 2011:1-18.
 达飞鹏. 光栅投影三维精密测量[M]. 北京:科学出版社, 2011:1-18.
- [8] LI Zhongwei. Research on structured light 3D measuring technology and system based on digital fringe projection [D].
 Wuhan:Huazhong University of Science and Technology, 2009:1-15.

李中伟.基于数字光栅投影的结构光三维测量技术与系统研究[D].武汉:华中科技大学,2009:1-15.

- [9] PETTER J. OP4-multi wavelength interferometry for high precision distance measurement [C]. Proceedings OPTO 2009 & IRS² 2009, 2009: 129-132.
- [10] BERNAL C, DE AGUSTINA B, MARIN M M, et al. Performance evaluation of optical scanner based on blue LED structured light [J]. Procedia Engineering, 2013, 63: 591–598.
- [11] PALOUSEK D, OMASTA M, KOUTNY D, et al. Effect of matte coating on 3D optical measurement accuracy [J]. Optical Materials, 2015, 40: 1-9.
- [12] MAO Cuili, LU Rongsheng, DONG Jingtao, et al. Overview of the 3D profilometry of phase shifting fringe projection
 [J]. Acta Metrologica Sinica, 2018, 39(5):628-640.
 毛翠丽,卢荣胜,董敬涛,等.相移条纹投影三维形貌测量技术综述[J].计量学报,2018,39(5):628-640.
- [13] XIAO Y L, LI S, ZHANG Q, et al. Optical fringe-reflection deflectometry with sparse representation [J]. Optics and Lasers in Engineering, 2018, 104(May):62-70.
- [14] YUAN Ting, ZHANG Feng, TAO Xiaoping, et al. Three-dimensional shape measuring for specular surface based on phase measuring deflectometry[J]. Acta Optica Sinica, 2016,36(2): 0212004.
 袁婷,张峰,陶小平,等.基于相位测量偏折术的反射镜三维面形测量[J].光学学报,2016,36(2): 0212004.
- [15] ZHOU T, CHEN K, WEI H, et al. Improved method for rapid shape recovery of large specular surfaces based on phase measuring deflectometry[J]. Applied Optics, 2016, 55(10):2760.
- [16] NGUYEN M, LEE J, GHIM Y, et al. Real-time 3D measurement of freeform surfaces by dynamic deflectometry based on diagonal spatial carrier frequency pattern projection[J]. Measurement, 2022, 200:111684.
- [17] KUMAR R K, ILIE A, FRAHM J M, et al. Simple calibration of non-overlapping cameras with a mirror [C]. Conference on Computer Vision & Pattern Recognition, IEEE, 2008.
- [18] TAKAHASHI K, NOBUHARA S, MATSUYAMA T. A new mirror-based extrinsic camera calibration using an orthogonality constraint[C]. Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), IEEE, 2012.
- [19] HESCH J A, MOURIKIS A I, ROUMELIOTIS S I. Mirror-based extrinsic camera calibration [M]. Algorithmic Foundation of Robotics VIII, 1970.
- [20] XIN L, LONG G C, GUO P Y, et al. Accurate mirror-based camera pose estimation with explicit geometric meanings
 [J]. Science China Technological Sciences, 2014, 57: 2504–2513.
- [21] ZHANG Z. A flexible new technique for camera calibration [J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2000, 22(11):1330-1334.
- [22] BALZER J, HFER S, JÜRGEN B. Multiview specular stereo reconstruction of large mirror surfaces [C]. 2011 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2011:2537–2544.
- [23] TARINI M, LENSCH H, GOESELE M, et al. 3D acquisition of mirroring objects using striped patterns [J]. Graphical Models, 2005, 67(4):233-259.

- [24] LIU M, HARTLEY R, SALZMANN M. Mirror surface reconstruction from a single image[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis & Machine Intelligence, 2015, 37(4):760-773.
- [25] YUAN Zeqiang, GU Yuzhang, QIU Shoumeng, et al. Calibration and target position of bionic curved compound eye composed of multiple cameras[J]. Acta Photonica Sinica, 2021, 50(9): 0911005.
- 袁泽强,谷宇章,邱守猛,等.多相机式仿生曲面复眼的标定与目标定位[J].光子学报,2021,50(9):0911005.
 [26] ZHANG Guangjun, WEI Zhenzhong. Unique world coordiantes based global calibration method for multi-vision inspection system[J]. Journal of Beijing University of Aeronautics and Astronautics, 2006, 32(11):1268-1271.
 张广军,魏振忠.多视觉检测系统的世界坐标唯一全局标定方法[J].北京航空航天大学学报,2006,32(11):1268-1271.
- [27] DAI Z, ZHA X. An accurate phase unwrapping algorithm based on reliability sorting and residue mask [J]. IEEE Geoscience & Remote Sensing Letters, 2012, 9(2):219-223.
- [28] ZUO C, HUANG L, ZHANG M, et al. Temporal phase unwrapping algorithms for fringe projection profilometry: a comparative review[J]. Optics & Lasers in Engineering, 2016, 85(oct.):84-103.
- [29] LU R, WANG Z, ZOU Z. Accurate calibration of a large field of view camera with coplanar constraint for large-scale specular three-dimensional profile measurement[J]. Sensors, 2023, 23(7): 3464.

Highly Reflective Surface Shape Measurement Technology Based on Multiple Viewpoints and Fringes

WANG Zhizhuo, LU Rongshen

(School of Instrument Seicence and Opto-electronics Engineering, Hefei University of Technology, Hefei 230009, China)

Abstract: Nowadays, three-dimensional measurement of highly reflective surface is an important part of industrial measurement. With the continuous development of automobile assembly, precision polishing, free-form surface processing and other industries, the demand for measurement of large size, large curvature and high reflective industrial parts such as aircraft tail, LCD panel, automobile body shell and windshield is increasingly strong. However, due to the large difference between the optical characteristics of the surface and the diffuse reflection object, it is difficult to achieve the ideal effect by the traditional three—dimensional measurement method.

The phase deflection method is a non-contact high reflection surface 3D measurement method developed in recent years. Its high sensitivity and easy correction of system errors make it popular with many researchers. Generally, there are two main methods for the above measurement using deflection method: one is to improve the size of the screen and the field of view of the camera, but it is limited by accuracy and size. The other common method is to install a single-view system on the manipulator, and reconstruct a large size surface during the movement. However, the introduced manipulator system error reduces the accuracy, and the system mostly outputs the relative point cloud coordinates based on the gradient data, so the point cloud needs to be continuously spliced through the point cloud registration algorithm during the scanning process, so the calculation cost is high; however, this paper sets the camera array, and at the same time carries out the reconstruction based on absolute coordinates from multiple angles. It can effectively ensure the accuracy of local measurement, and realize accurate measurement of large size, large curvature and high reflection surface faster through the direct splicing of visual angles.

In this paper, the LCD screen is used as the reference plane, and the camera array is used to realize the accurate reconstruction of the highly reflective surface shape based on multi-viewpoints. First, the mirror image of the reference plane target in the standard plane mirror is obtained using each camera, the external parameters of the reference plane and each camera through mirror calibration are obtained, and then the camera array is globally calibrated using the uniqueness of the reference plane. Then, the phaseshifting fringe are projected using the display screen to the measured surface, and the reflected modulated images are collected by each camera to obtain the absolute point cloud coordinates of the surface to be measured relative to each viewpoint. Finally, through global stitching, a larger size and higher curvature highly reflective surface shape measurement can be achieved compared to a single viewpoint system. At the same time, based on the planarity of the reference plane and the standard plane mirror, this paper proposes a coplanar constraint to optimize the geometric parameters and global parameters of the viewpoint and reduce the system error. The validity and accuracy of this method are verified by measuring the standard mirrors with different shapes.

Key words: Multi-viewpoint; Phase deflection method; High reflective surface measurement; 3D reconstruction; Camera calibration

OCIS Codes: 120.6650; 040.1240; 040.1490; 050.5080; 050.6875

Foundation item: National Natural Science Foundation of China (No. 51875164)